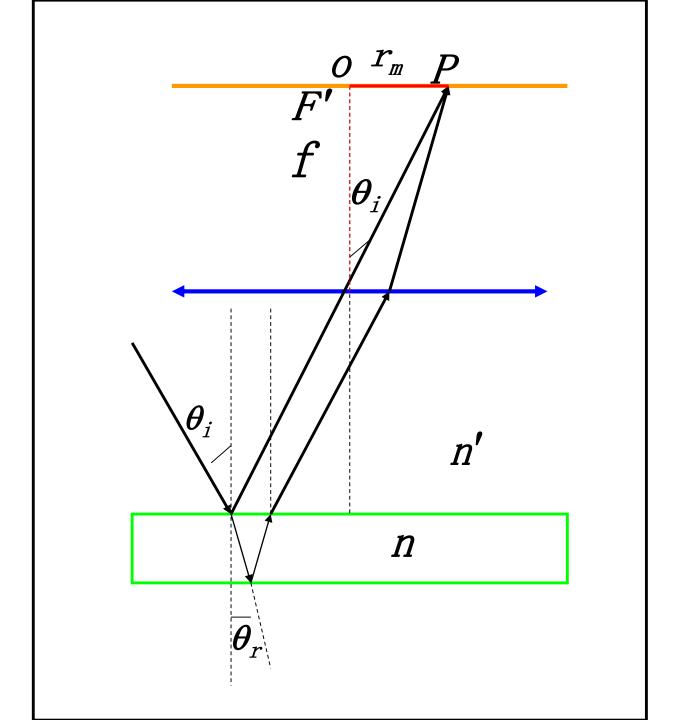
平 等 倾 干 涉



• 亮环
$$2nt\cos\theta_r + \frac{\lambda}{2} = m\lambda, m = 0,1,2,\cdots$$

•暗环
$$2nt\cos\theta_r + \frac{\lambda}{2} = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda, m = 0,1,2,\cdots$$

•中心 $\theta_r = 0$,

亮点
$$2nt + \frac{\lambda}{2} = m_0\lambda, m_0 = 0,1,2,\cdots$$

其它亮环 $m < m_0, \theta_r > 0.$

•相邻两环间距

从中心向外数第N个亮环 $m = m_0 - N$,

$$\theta_i^m \equiv \theta_N \approx \frac{n}{n'} \theta_r^m = \frac{n}{n'} \sqrt{\frac{N\lambda}{n t}} = \frac{1}{n'} \sqrt{\frac{nN\lambda}{t}}.$$

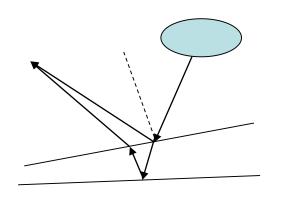
$$\Delta \theta_N = \frac{1}{n'} \sqrt{\frac{n\lambda}{t}} \frac{1}{2\sqrt{N}} = \frac{n\lambda}{2n'^2 t\theta_N}.$$

$$r_N \approx \theta_N f = \frac{f}{n'} \sqrt{\frac{nN\lambda}{t}},$$

$$\Delta r_N \approx \Delta \theta_N f = \frac{n \lambda f}{2n'^2 t \theta_N}.$$

干涉条纹中间疏,旁边密.

- ■等厚干涉 $\Delta L = \Delta L(t)$.
- ▲楔形薄膜
- •当 θ_i 和t都不大条件下, 定域中心在薄膜表面上。



- •厚度相同的点集合是同一级条纹,即 与棱边平行直线。
- •条纹间距

$$\Delta I = \frac{\Delta t}{\sin \alpha} = \frac{\lambda}{2n \sin \alpha}.$$

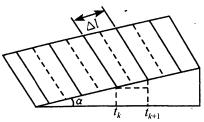
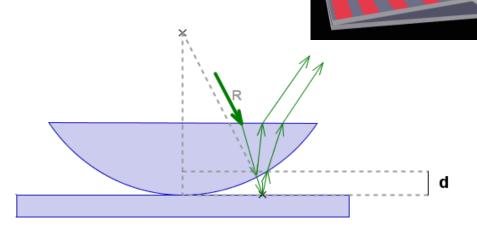


图 2-33 楔形薄膜的 等厚干涉条纹

▲牛顿环

•由空气层的两个 表面反射光产生 等厚干涉.

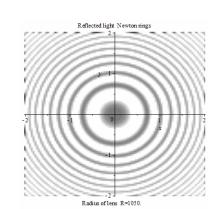


•
$$\theta_i = 0$$
, $\Delta L = 2t - \frac{\lambda}{2}$.

等厚线是以接触点o(t = 0)为中心的同心圆

•条纹分布

中心
$$t=0, \Delta L=-\frac{\lambda}{2}$$
,暗点.



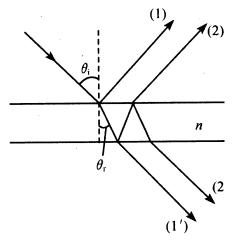
m级亮纹:
$$r_{m} = \sqrt{\left(m + \frac{1}{2}\right)} \lambda R$$
.

m级暗纹: $r'_m = \sqrt{m\lambda R}$. $m = 0,1,2,\cdots$

$$R = \frac{r_{m+N}^{\prime 2} - r_{m}^{\prime 2}}{N\lambda}.$$

条纹级数越高,半径越大,并且条纹变密.

- ■薄膜干涉的若干问题
- ▲白色光入射,不同波长条纹错开.
- ▲透射光 $\Delta L = 2nt \cos \theta_r$.



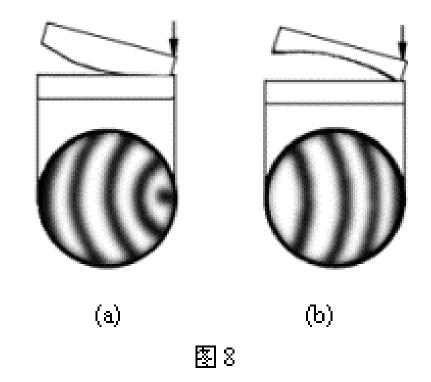
干涉条纹与反射光的干涉条纹是互补的.

$$(I_0 = I_r + I_t).$$

▲薄膜厚度要求

$$\Delta L = 2nt \cos \theta < \Delta L_M = m'\lambda = \frac{\lambda^2}{\Lambda \lambda}.$$

- ■若干简单应用
- ▲检测光学表面的平整度.
- 一个条纹移动,表示厚度变化 $\Delta t = \frac{\lambda}{2}$.



▲增透膜 $n_1 < n_2 < n_3$.

使反射光最弱,透射光最强,即

$$2n t = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda, m = 0,1,2,\cdots$$

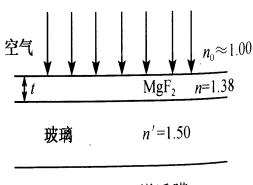


图 2-37 增透膜

本节要点

- ■薄膜干涉的若干简单应用
- ■迈克尔逊干涉仪
- ■光波的时间相干性
- * ■多光束干涉
- * ■法布里-罗干涉仪

■测量微小厚度 角度.

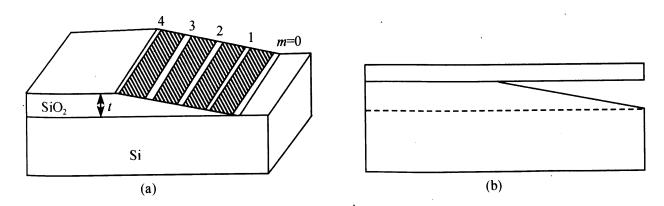


图 2-38 干涉法测微小厚度

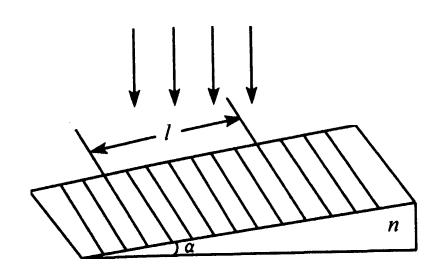
$$t = m \frac{\lambda}{2n}, m = 0,1,2,\cdots$$

$$\lambda = 5893 \stackrel{0}{A} = 589.3 nm$$

 SiO_2 的折射率 n=1.5,

$$t = m \frac{589.3}{2 \times 1.5} \approx 0.2m(nm)$$

当α很小时,



$$\alpha \approx \frac{\lambda}{2n\Delta 1} = \frac{m\lambda}{2n1}, \Delta 1 = \frac{1}{m}.$$

$$1 = 5.6cm, n = 1.5, \lambda = 5000 \stackrel{0}{A}, m = 10,$$

$$\alpha \approx \frac{10\lambda}{2nI} = \frac{10 \times 5000 \times 10^{-10} \text{m}}{2 \times 1.5 \times 5.6 \times 10^{-2} \text{m}}$$

$$= 3 \times 10^{-8} rad.$$

■用干涉法测量长

度的微小变化.

样品伸长 Δt ,

C处条纹移到 C' 处,

有N个条纹经过C处, $\Delta t = N \frac{\lambda}{2n}$.

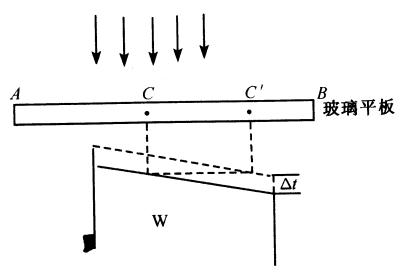
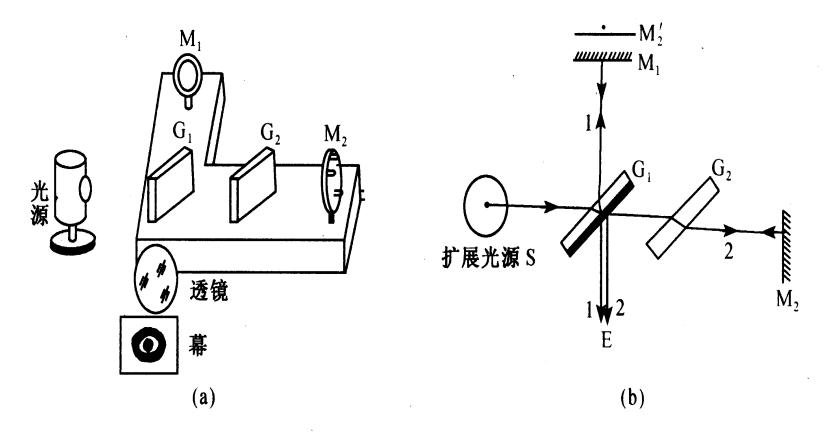


图 2-40

2-9 迈克尔逊干涉仪

■装置



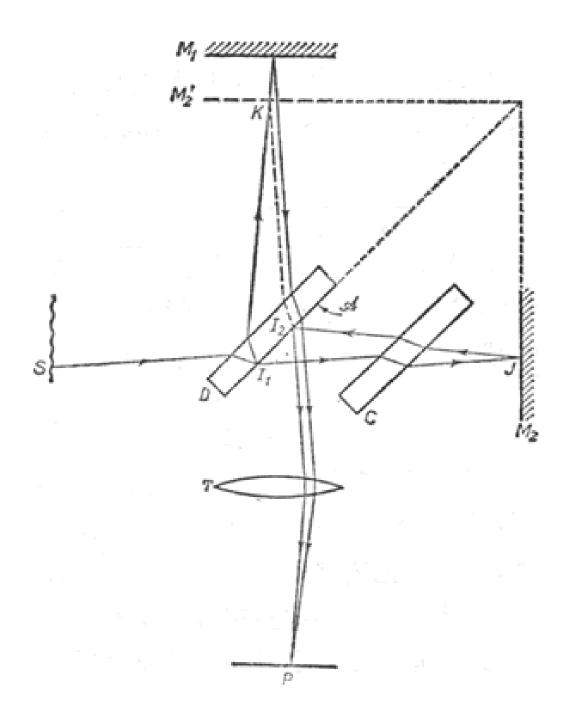
M₁:反射镜(装在导轨上),移动距离可由刻度精确地读出.

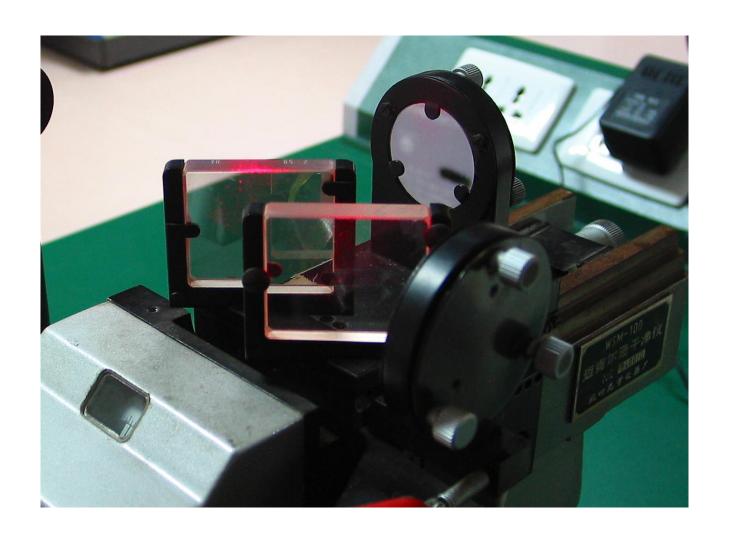
 M_2 :反射镜,固定.

 M_1 与 M_2 可以垂直,也可以不垂直.

 G_1 :半反镜。

 G_2 :补偿板,使光束2在玻璃板中经过两次.







天津市拓普仪器有限公司(天津市光学仪器厂)

■原理

 M_2 经 G_1 像于 M_2' ,形成"空气薄膜"经 M_1 反射光**1**与经 M_2 (等效于 M_2')反射光**2**产生

振幅干涉.

- $\Rightarrow M_1 // M_2'$
- ⇒等倾干涉.



●条纹位置

$$\Delta L = 2t \cos \theta_r$$
, $(n = 1)$, 两镜面半波损失. 中心 $\theta_r = 0$, $\Delta L = 2t = m_{\text{max}} \lambda$.

亮点 $2t = m_{\text{max}}\lambda$.

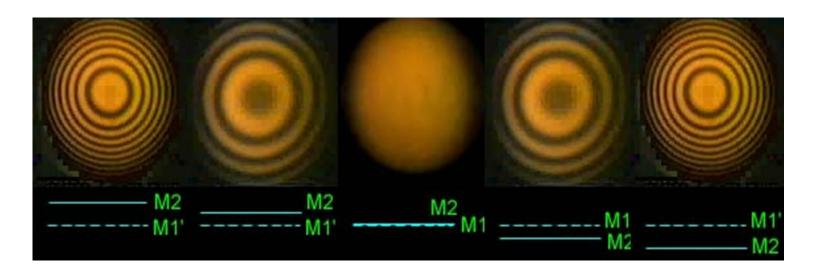
暗点 $2t = (m_{\text{max}} + 1/2)\lambda$.

任一级亮环 $2t \cos \theta_r = m\lambda$.

●条纹变化

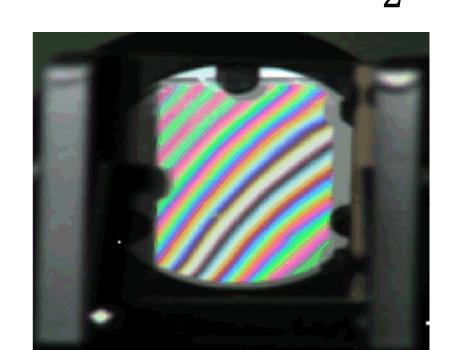
随着t增加,中心级 Mmax 增加,干涉环不

断从中心"吐出",并且向外扩张,条纹变密; 反之,随着t减小,中心级 max 减小,干涉 环不断从中心"吞没",并且向中心收缩,条 纹变疏。



▲若中心亮点的级数变化 ± 1, 即中心"吐出"或"吞没"一个亮点, M_1 移动 ± $\lambda/2$. 若中心亮点的级数变化 ± N,即中心"吐出"或"吞没"N个亮点, M_1 移动 $\Delta t = \pm N \frac{\lambda}{2}$.

- ② M_1 $\overline{\wedge}$ \perp M_2
- $\Rightarrow M_1 \overline{\wedge} // M_2'$
- ⇒ 等厚干涉.



■应用:

▲测量波长

例 $\Delta t = 0.233$ mm, N = 792,

则
$$\lambda = \frac{2\Delta t}{N} = \frac{2 \times 0.233 mm}{792} = 588 nm.$$

2-10 光波的时间相干性 光源的非单色性对干涉条纹的影响

■光波的时间相干性

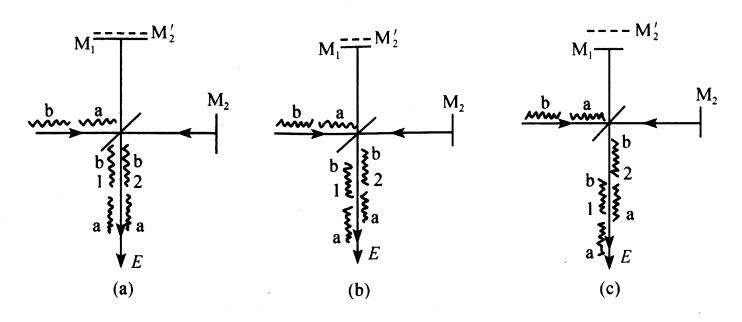


图 2-43 长度有限的波列相加

图(a) $\Delta L = 0$, 完全相干叠加.

图(b) $\Delta L < L_c$, 部分相干叠加.

图(c) $\Delta L > L_c$,非相干叠加.

相干长度 L_c

相干时间 $\tau_0 = L_c/c$.

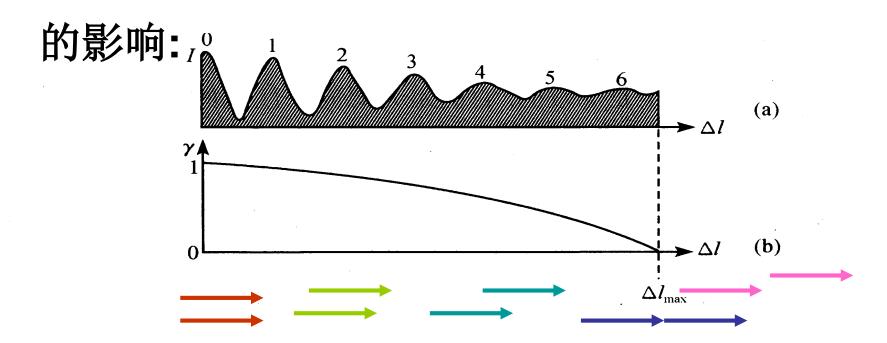
光波的时间相干性: 光源在相干时间内(即 $t < \tau_0$ 发出的光,经过不同的路径达到干涉 场将产生干涉.

■光源的非单色性对干涉条纹的影响

$$L_c = \Delta L_{max} = \lambda^2/\Delta\lambda.$$

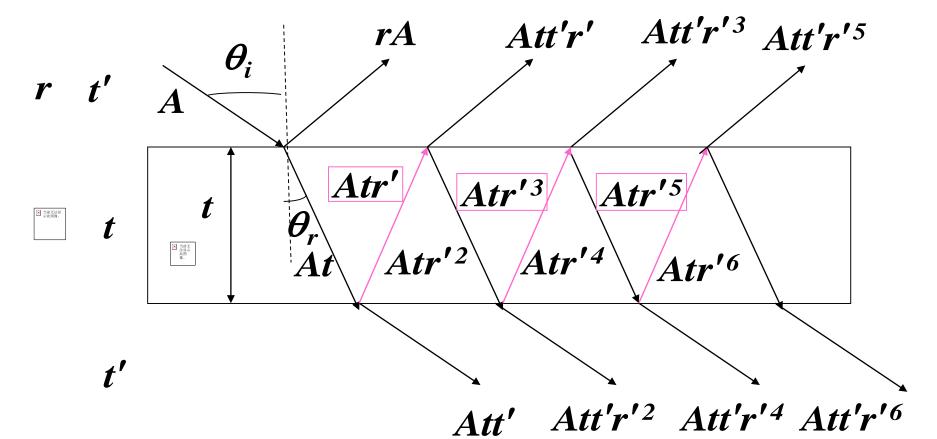
单色性越好,则光波的时间相干性越好.

▲光源的非单色性对迈克尔逊干涉条纹



2-11多光束干涉 法布里-罗干涉仪

- 一、平行平面薄膜的多光束干涉
- ■产生



周围介质射入薄膜,

振幅反射系数 $r = E_{\mathbb{Z}}/E_{\lambda}$,

振幅透射系数 $t = E_{\text{5}}/E_{\lambda}$.

从薄膜射向周围介质,

振幅反射系数 r',

振幅透射系数 t'.

从薄膜反射回来的各光束的振幅依次为 $rA, Att'r', Att'r'^3, Att'r'^5, ...$

从薄膜透射出来的的各光束的振幅依次为Att', $Att'r'^2$, $Att'r'^4$, $Att'r'^6$, ...

经多次反射和透射后,光的强度降低. 相邻光线之间的光程差和位相差分别为 (不考虑半波损失时)

$$\Delta L = 2nt \cos \theta_r,$$

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta L = \frac{4\pi nt \cos \theta_r}{\lambda}.$$

■条纹特征

干涉的光束越多,光强度下降越快,条纹细锐且清晰.

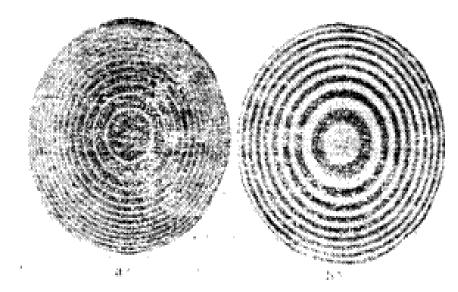
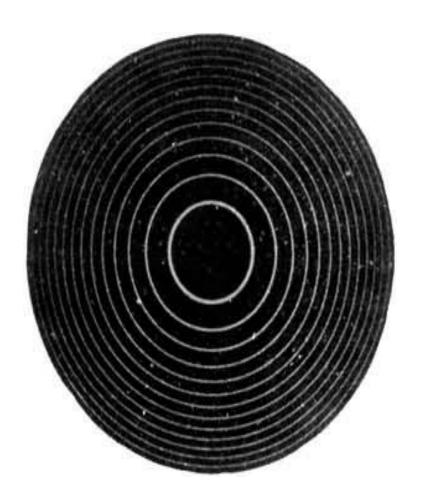


图 5—2 两种干涉仪产生的条纹的比较 a)F—P 干涉仪产生的多光束干涉条纹 b)迈氏干涉仪产生的两光束等倾干涉条纹



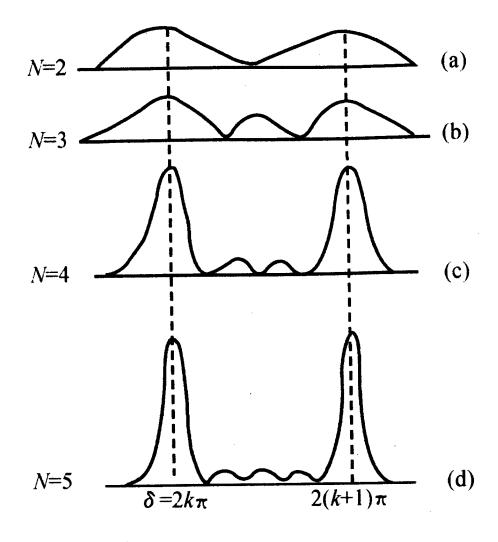
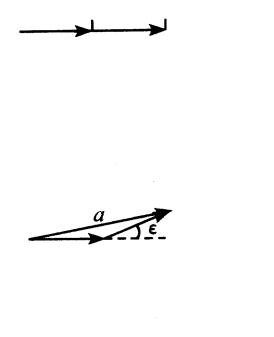
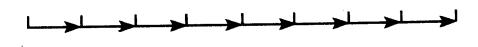


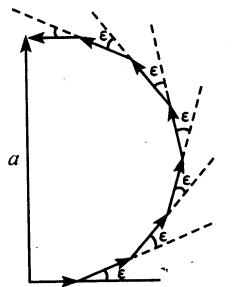
图 2-47 双光束与多光束干涉光强 分布曲线对比

矢量分析





(a) $\delta = 2m\pi$



(b) $\delta = 2m\pi + \epsilon$

在 $\delta = 2m\pi + \varepsilon$ 时,干涉的光束越多,合成光矢量比 $\delta = 2m\pi$ 情况减小得越多,这表光强度随位相差下降越快,条纹细锐.

■复振幅

反射光束

$$\widetilde{E}_1 = Ar, \widetilde{E}_2 = Att'r'e^{i(\delta+\pi)}, \widetilde{E}_3 = Att'r'^3e^{i(2\delta+\pi)}...$$

$$\Rightarrow \widetilde{E}_1 = -Ar, \widetilde{E}_2 = Att'r'e^{i\delta}, \ \widetilde{E}_3 = Att'r'^3e^{2i\delta}...$$
总反射复振幅 $\widetilde{E}_R = \sum_{j=1}^{\infty} \widetilde{E}_j$.

透射光束

$$\widetilde{E}_1 = Att', \qquad \widetilde{E}_2 = Att'r'^2 e^{i\delta},$$
 $\widetilde{E}_3 = Att'r'^4 e^{2i\delta} \cdots$

总透射振幅

$$\widetilde{E}_{T} = \sum_{j=1}^{\infty} \widetilde{E}_{j}$$

$$= Att' (1 + r'^{2}e^{i\delta} + r'^{4}e^{2i\delta} \cdots),$$
因为级数和 = $\frac{\dot{\Phi}\overline{\Psi}}{1 - \dot{\Psi}}$,

所以,
$$\widetilde{E}_T = \frac{Att'}{1 - r'^2 e^{i\delta}}$$
.

■强度

$$I_{T} = \widetilde{E}_{T}\widetilde{E}_{T}^{*} = \left(\frac{Att'}{1 - r'^{2}e^{i\delta}}\right)\left(\frac{Att'}{1 - r'^{2}e^{-i\delta}}\right)$$

$$= \left(\frac{A^{2}(tt')^{2}}{1 - r'^{2}(e^{i\delta} + e^{-i\delta}) + r'^{4}}\right)$$

$$= \left(\frac{I_0(tt')^2}{1 - 2r'^2\cos\delta + r'^4}\right).$$

若薄膜两边的折射率相同,存在以下关系:

$$r = -r', r^2 + tt' = 1.$$

$$I_T = \frac{I_0 (1 - r^2)^2}{1 - 2r^2 \cos \delta + r^4}.$$

反射率 $R \equiv r^2$

$$I_{T} = \frac{I_{0}(1-R)^{2}}{1-2R(1-2\sin^{2}\delta/2)+R^{2}}$$

$$= \frac{I_{0}(1-R)^{2}}{(1-R)^{2}+4R\sin^{2}\delta/2},$$

$$I_T = \frac{I_0}{1 + \frac{4R \sin^2 \delta/2}{(1 - R)^2}} = \frac{I_0}{1 + F \sin^2 \delta/2}.$$

其中 $F = \frac{4R}{(1-R)^2}$ 称为精细度系数.

反射强度

$$I_R = I_0 - I_T = I_0 - \frac{I_0}{1 + F \sin^2 \delta/2},$$
 $I_R = \frac{I_0}{1 + \frac{1}{F \sin^2 \delta/2}}.$

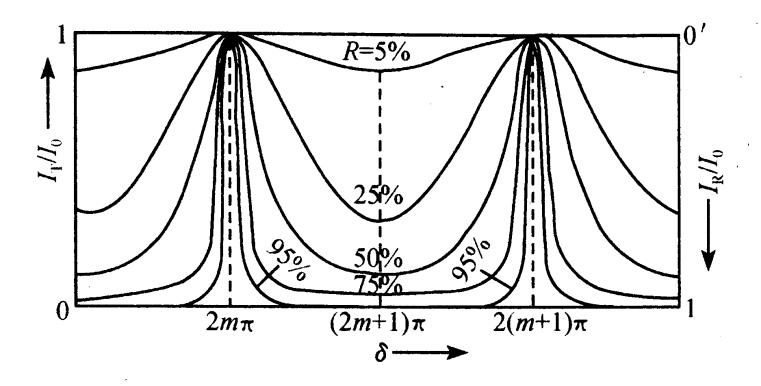


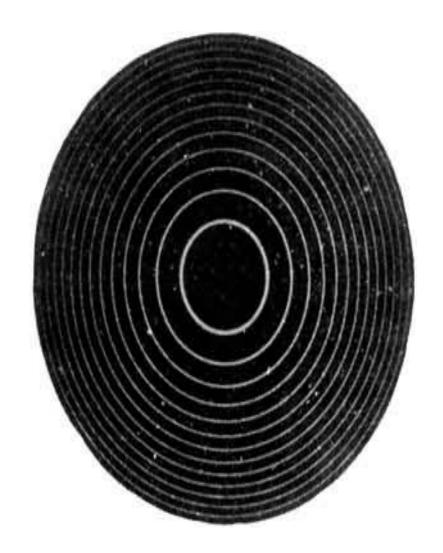
图 2-49 多光束干涉强度分布曲线

特征:

•在R一定条件下, $I_R = I_R(\theta_r)$, $I_T = I_T(\theta_r)$.

- 当 $\delta = 2m\pi$ 时, I_T 极大, I_R 极小.
- ●若 R 增大(相干光束增多),则 F 增大, I_T 和 I_R 曲线变的很陡; 当 $R \rightarrow 1$,透射 光干涉图样是由几乎全黑的背景上的一 组很细的亮条纹所组成(被采用). 而反射光干涉图样是由在均匀明亮背景 上的一组很细的暗条纹所组成.

透射光干涉图样



作业: p.8 7 2-21-28.